(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-116165

(1) Int. Cl.³
B 41 J 3/04

識別記号 103 庁内整理番号 7810-2C ❸公開 昭和58年(1983)7月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

タインク噴射ヘッド

②特 願 昭56-215330

②出 願 昭56(1981)12月29日

@発 明 者 杉谷博志

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2号キヤノン株式会社内

②発 明 者 松田弘人

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2号キヤノン株式会社内

②発明 者 池田雅実

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

切出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

四代 理 人 弁理士 丸島儀一

男 韻 書

1. 発明の名称

インク喚射ヘッド

2. 特許請求の範囲

インク吐出圧発生素子を個えたインク通路の 1つに対し、近接した2以上のインク吐出孔を 配設して以ることを特徴とするインク受針へっ ド。

3. 発明の詳細な説明

本発明はインク噴射へッド、とりわけ、記録 用のインク痛を形成するのに適用されるインク 噴射へッドに関する。

一般に、インクと呼ぶ配盤被を各種の方式 (例えば、粉電吸引力を利用する方式や圧電業 子の機械的振動を利用する方式等が知られている。)によって数細な吐出孔から吸出させてて小 箱化し、との小類を紙等の被配録面に付着させ て記録を行なう所聞・インクジェット記録方式 に於ては、とりわけ、印字品位を向上させる目 的から被配録面に打ち込まれるインクドットの 物能を高めること(つまり、ドットが連続して いる方が印字品位は真好である。)が重要な課 版である。

しかしながら、従来に於ては、製造技術上の 割約から、高密度インタドットを形成し得るインク吸射へッドを得ることは極めて困難をこと であった。

本発明は、新かる従来技術の解決し得なかった課題を解決することを、目的とする。 換賞すれ、ば、本発明の主たる目的は、高密度インタドットを安定して形成し得ると共に、 寒型でコンパクトに 構成されるインク噴射ヘッドを提供することにある。

斯かる目的を適成する本発明のインタ噴射へ ッドは、インク吐出圧発生業子を値えたインク 通路の1つに対し、近接した2以上のインク吐 出孔を配数して成ることを特数にしている。

以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に説明する。

特開昭58-116165(2)

1.

第 1 図(a), (b), (e) によって本発明の一実施例を示す。

第1図(a)は、一実施別としてのインク噴射へ ッドの外板斜視図であり、第1図(b)。(c)は共に、 第1図(a)のX、Y額に於ける切断面図である。

設、宣、化丘袋して配設することも可能である。 文、これに加えて、インク吐出孔毎に菓子2 を対応させる様に変形することも可能である。 つまり、第1回(c)と阿様に、一つのインク室4 内に、インク吐出孔と同じ個数の互、に分解した 菓子2を配数することも可能である。

膜とAI, Au 等の準覚験を交互に殺損していく過 . 程に於いて導覚膜をフォトリングラフィによっ て所謀の配継パターンにして構成する多層配線 技術等を利用することができる。

そして、3は基板1と同様の素材から成るス ペーサーであり、とのスペーサー3の中央都を くり抜くことによって素子2の上方にインク窒 4 が形成され、とのインク宣 4 内には基板 1 の 一部に設けた不図示の貫通孔を通してインタ導 管5よりインクが供給される様になっている。 尚、貧配導管5をスペーサー3の一部に接続さ せるとともできる。又、導管5の設置優数も図 示例(1個)のみド段定されない。 6 は、その 厚さ方向に貫通したインク吐出孔7a , 7 b を 敗けた平板であり、とれる前記基板1と同様の 業材から成るものである。そして誰記したイン ク吐出孔? a , 7 b は微細加工技術の許す繰り 近級させて記載するととができ、その個数も国 示例に限定されるものではなく、(一つのイン 夕宝4 に対して) 3 以上、何えば3個~5個個

次に、第2図(a) , (b) , (c) によって、別の実施 例を説明する。

第2 図(a) は、別の実施例としてのインタ戦射 ヘッドの外級針視図であり、第2 図(b)。(a) は共 に、第2 図(a) のY、Y誰に於ける切断面図である。

図に於て、11は第1回の基板1に、12は第1回のインク吐出圧発生素子2に、13は第1回のスペーサー3に、14a,14b,14c,14dは何れも第1回のインク室4に、15は第1回の場管5に、16は第1回の平板6に、又、17a,17b,17e,17d,17e,17bは何れも第1回のインク吐出孔に夫々相当する構成要素であり、各々の詳細は第1個に並いて説明されているとかりである。

尚、この第2図々示例に放ても、第1図々示例と同様に、各インク吐出孔 17m , … , 17m は、数線加工技術の許す限り近接させて関示の如く直線状若しくは不図示のジグザグ状に配数することができ、その複数も図示例に限定されるものではをく、(一つのインク値に対して) 8 以

特開昭58-116165(3)

上、例えば3個~5個程度、互大に近接して配設 することも可能である。

义、これに加えて、第1回本示例と阿様にインク吐出孔毎に分離されたま子12を対応させる様に変形することも可能である。つまり、第2回(c)と同様に、一つのインク監例えば14m内に、インク吐出孔と同じ個数の互が分離したま子12を配数するととも可能である。

以上の様に響成されたインク質射へっドを不 図示の記録批画にインク吐出孔 17a、… , 17h を設立させて対面させそのY , Y線と略 直交する方向に走査しながら来子 1 2 を作動 5 5 大 と で が 5 大 と で が 5 大 と で が 5 大 と で が 5 大 と で が 5 大 と で が 5 大 と で が 5 大 と で が 5 大 と で が 5 大 と で が 5 大 と で か 5 大 と で か 5 大 と で か 5 大 と で か 5 大 と で か 5 大 と で か 5 大 と で か 5 大 と で か 5 大 と で か 5 大 と で か 5 大 と の 4 大 か 5 大 と め 6 か 7 大 を 6 と め 6 と め 7 大 な 6 と め 7 大 な 6 と め 7 大 な 6 と め 7 大 な 6 と め 7 大 な 6 と め 7 大 な 7 大 な 7 大 な 8 大 な 7 大 な 8

3. しかも、インク吐出孔の画密度、微調加工 は比較的容易なことであるから、ヘッド自体 の製造を容易且つ歩留り良く行えことができ る。その効果が得られる。

4. 図面の触単な説明

第1図(a),第1図(b),及び無1図(c)は、何れ (c) 4年発別に保る一実施例の説明√であり、新1図 (a)は、一実施例としてのインク資材へッドの外 観針視図、第1図(b)及び第1図(c)は共に、第1 図(a)のX, X額に於ける切断面図である。

第2図(a) , 第2図(b)及び第2図(c) は、何れも 本発明に係る他の実施例の説明図であり、第2図(a) は長尺型インク噴射へ、ドの外観針視図、

新2図(b)及び解2図(c)仕共に、第2図(a)のY, Y観に於ける切断面図である。

Mに於て、2,12はインク吐出圧発生業子、4,14e,14b,14c,14d,はインク室、7e,7b,17a,17b,17c,17d,17e,17f,17g,17bはインク吐出孔である。

連鋭線による印字を視覚するととができるもの

又、第2図々示例の様々長尺へ、ド、 例えば A 4 サイズの記録紙の報方向の長さとほど 等長のインク吐出孔列を備えた長尺へ、ドを用いる場合には、 走査回数が1回で済むので、 第1個 々 示例のヘッドを用いる場合に 軟べて印字所要 時間をかなり短縮するととができる。

因に、第1図(c)又は第2図(c) に決て例示された互に分離された複数個のインク吐出圧発生素子2,12を作動させる方式としては、何時又は順次の何れの作動方式を採用しても良い。

以上の実施例によって説明したとかり、本発 明によれば、

- 特に印字の縦方向に於て高密度に集積されるインクドットが形成できる為、従来にない 良品位の印字を得ることが可能である。
- 2. 又、インク吐出孔がイング吐出圧発生業子 に振近級して高密度に配列されている為、 尊 題にしてコンパクトに構成できる。



